

次世代半導体等小委員会（第 4 回）

日時：令和 7 年 7 月 4 日（金） 10：00～12：00

場所：経済産業省 本館 12 階西 1 会議室
（Teams による Web 会議も併用）

議事次第

1. 開会
2. 経済産業省説明
3. 各委員からのコメント
4. 閉会

<資料>

- 資料 1 議事次第、配布資料一覧
- 資料 2 委員名簿
- 資料 3 事務局資料

以上